

処分予定財産需要調査一覧表

事業名：異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト

NO	区分	財産名	仕様又は 型式番号	数量	取得日	保管又は設置場所	備 考
1	(イ)	高速バイポーラ電源 他	HAS4101 他	1式	2009/1/28	東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学 生産技術研究所 Fe-207	継続使用：不可 傷：無 特記事項：老朽化により使用不可
2	(イ)	3次元ヘテロ組織化生化学 実験装置 (バイオクリーンベンチ)	MCV-B91F	1式	2008/11/11	神奈川県川崎市高津区坂戸3- 2-1 KSP東棟304 地方独立行政法人神奈川県立 産業技術総合研究所 人工細胞膜システムグループ 実験室	継続使用：不可 傷：有 特記事項：錆の発生、殺菌灯電源故障のため、 クリーンベンチとして使用不可
3	(イ)	メディカルフリーザ	MDF-U338	1式	2008/11/25	東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学 生産技術研究所 CCR-A306	継続使用：不可 傷：有 特記事項：部品供給終了により修理不可

1. 区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
2. 規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載している。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所及び住所を記載している。
4. 備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載している。